

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 63315530
PUBLICATION DATE : 23-12-88

APPLICATION DATE : 15-06-87
APPLICATION NUMBER : 62148429

APPLICANT : FUJIKURA LTD;

INVENTOR : FUKUDA TAKERU;

INT.CL. : C03B 37/014 C03B 37/018 G02B 6/00

TITLE : PRODUCTION OF OPTICAL FIBER PREFORM

ABSTRACT : PURPOSE: To enable reduction in absorption loss of OH groups in of an optical fiber, by passing a dehydrating agent though a quartz tube in a dehydrating and transparent vitrifying step and following collapsing step of a porous SiO₂ deposit layer deposited in the quartz tube in producing an optical fiber preform by a modified chemical vapor deposition method (MCVD).

CONSTITUTION: An optical fiber preform is produced by the following steps (a)~(d). That is the steps of (a) depositing metallic oxide fine particles containing SiO₂ on the inner wall of a quartz tube to form a porous deposit layer, (b) passing a dehydrating agent (e.g. SOCl₂) through the quartz tube having the porous deposit layer to dehydrate the above-mentioned porous deposit layer, (c) transparently vitrifying the afore-mentioned porous deposit layer while passing the dehydrating agent through the quartz tube and (d) collapsing the quartz tube in a state filled with the dehydrating agent therein.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

U.S. Application No. 10/502,455
Attorney Docket No. 11281-044-999
Reference No. B02

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-315530

⑪ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)12月23日

C 03 B 37/014

Z-8218-4G

37/018

B-8218-4G

G 02 B 6/00

3 5 6

A-7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 光ファイバ母材の製造方法

⑮ 特 願 昭62-148429

⑯ 出 願 昭62(1987)6月15日

⑰ 発 明 者	川 上	登	千葉県佐倉市六崎1440番地	藤倉電線株式会社佐倉工場内
⑰ 発 明 者	菊 地	佳 夫	千葉県佐倉市六崎1440番地	藤倉電線株式会社佐倉工場内
⑰ 発 明 者	姫 野	邦 治	千葉県佐倉市六崎1440番地	藤倉電線株式会社佐倉工場内
⑰ 発 明 者	福 田	長	千葉県佐倉市六崎1440番地	藤倉電線株式会社佐倉工場内
⑰ 出 願 人	藤倉電線株式会社 東京都江東区木場1丁目5番1号			
⑰ 代 理 人	弁理士 佐藤 祐介			

明 細 書

1. 発明の名称

光ファイバ母材の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 石英管の内壁に、 SiO_2 を含む金属酸化物微粒子を堆積させて多孔質状の堆積層を形成する工程と、この多孔質堆積層を有する石英管内に脱水剤を流して該多孔質堆積層を脱水する工程と、該石英管内に脱水剤を流しながら上記多孔質堆積層を透明ガラス化する工程と、該石英管内に脱水剤を充填させた状態でコラプスする工程とからなる光ファイバ母材の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、光通信用光ファイバの製造方法に関し、特にM C V D法による光ファイバ母材の製造方法の改良に関する。

【従来の技術】

従来より、石英管内にガラス原料ガスを導入して酸素と反応させ、生成されたガラス微粒子を内

壁面に堆積させるとともに同時に透明ガラス化するというM C V D法により光ファイバ母材を製造することが行われている。

【発明が解決しようとする問題点】

しかしながら、このようにM C V D法によって光ファイバ母材を製造する場合、OH基濃度が高くなり、その結果、これから作った光ファイバはOH基吸収による伝送損失が大きくなるという問題がある。

特に、このM C V D法によりコアに不純物を含まない光ファイバ母材を製造し、これからいわゆるピュアシリカコアファイバを作製すると、OH基による吸収損失が大きく、実際、波長1.38 μm で60 dB/km程度の損失があり、低損失の光ファイバを得ることが困難である。

そこで、従来では、コアの SiO_2 に添加物として少量の GeO_2 などをドーピングすることにより、M C V D法での、このOH基吸収損失の低減を図っているが、そうすると耐水素特性や、耐放射線特性がピュアシリカコアファイバに比較して悪くな

る。

また、波長1.55 μ m帯での伝送損失も、ビュアシリカコアファイバの場合には0.15dB/kmと低損失な特性が得られる可能性があるにもかかわらず(実際、VAD法によって作られた光ファイバ母材より作製したビュアシリカコアファイバの損失が0.154dB/kmになったという報告がある)、このMCVD法によってビュアシリカコアファイバを作製する限り、OH基吸収により0.19dB/km程度であり、低くできない。

この発明は、MCVD法によって光ファイバ母材を製造する場合のOH基吸収損失を低減するよう改善した、光ファイバ母材の製造方法を提供することを目的とする。

【問題点を解決するための手段】

この発明による光ファイバ母材の製造方法は、石英管の内壁に、SiO₂を含む金属酸化物微粒子を堆積させて多孔質状の堆積層を形成する工程と、この多孔質堆積層を有する石英管内に脱水剤を流

して該多孔質堆積層を脱水する工程と、該石英管内に脱水剤を流しながら上記多孔質堆積層を透明ガラス化する工程と、該石英管内に脱水剤を充填させた状態でコラプスする工程とからなる。

【作用】

石英管の内壁にガラス微粒子を多孔質状に堆積し、脱水剤を流して脱水し、しかる後に脱水剤を流しながら透明ガラス化し、さらにコラプスする過程でも脱水剤を石英管内に充填させているので、多孔質堆積層からのOH基の除去ができるとともに、その後の過程で大気などから水分が入り込むことを防止できる。

その結果、OH基がほぼ完全に除去されたコア層を作製することができ、OH基吸収損失が低減された光ファイバを作ることができる。

【実施例】

この発明の一実施例では、まず、出発石英管として外径24mm、厚さ1.7mmの天然石英管を用いた。この石英管1をガラス旋盤2にセットしてバーナ3により加熱する。石英管1はガラス旋盤

2により回転させられるとともに、バーナ3は矢印のようにトラバースさせられる。

第1に、この石英管1の中空部にSF₆を導入して気相エッチングを行い、石英管1の内壁面に付着した塵・異物や傷などを取り去り、表面を平滑にする。このとき、次のような条件とした。

石英管1	供給ガス	SF ₆ ;	0.01ℓ/分
	回転速度	;	50回/分
バーナ3	供給ガス	O ₂ ;	40ℓ/分
		H ₂ ;	81ℓ/分
	トラバース速度	;	78mm/分
	トラバース回数	;	3回

その後、SiCl₄を流してSiO₂のバリア層を付着させ(厚さ0.1mm)、次に通常のクラッド層を厚さ2.5mmに付着させた。このクラッド層の組成はSiO₂-P₂O₅-Fとし、屈折率は純粋石英ガラスに比較して-0.3%以下とした。このクラッド堆積時の条件は次のようなものであった。

石英管1	供給ガス	SiCl ₄ ;	0.08ℓ/分
		POCl ₃ ;	0.002ℓ/分

	SiF ₄ ;	0.1 ℓ / 分
	回 転 速 度	50 回 / 分
バーナ 3	供 給 ガ ス	O ₂ ; 30 ℓ / 分
		H ₂ ; 62 ℓ / 分
	ト ラ バース 速 度	133 mm / 分
	ト ラ バース 回 数	120 回

つぎに、コア層となるSiO₂の多孔質状の層(厚さ0.3mm)をその内面に付着させた。このとき、次のような条件とし、バーナ3の火力はあまり強くせず、堆積した多孔質層がガラス化しないような温度(約1400℃)として堆積を行った。

石英管1	供給ガス	SiCl ₄ ;	0.01ℓ/分
	回転速度	;	50回/分
バーナ3	供給ガス	O ₂ ;	24ℓ/分
		H ₂ ;	54ℓ/分
	トラバース速度	;	105mm/分
	トラバース回数	;	6回

こうして多孔質層の堆積が終了した後、この多孔質層の脱水を行った。脱水剤としてSOCl₂を使用し、これを石英管1の中空部に流した。この

とき、次のようにキャリアガスとしてHeガスだけを使用し、 O_2 は用いない。このように、 $SOCl_2 + He$ ガスを石英管1内に流しながらバーナ3をトラバースさせて加熱し、脱水するが、このときもガラス化しないような温度(約1400℃)とした。

石英管1	供給ガス	$SOCl_2$:	0.01ℓ/分
		He :	1ℓ/分
	回転速度	:	50回/分
バーナ3	供給ガス	O_2 :	22ℓ/分
		H_2 :	45ℓ/分
	トラバース速度	:	105mm/分
	トラバース回数	:	20回

次に、脱水剤として $SOCl_2$ を使用し、 $SOCl_2 + He$ ガスを石英管1内に流しながらバーナ3をトラバースさせて加熱し(温度約1900℃)、透明ガラス化する。仮に脱水剤($SOCl_2$)を用いず単にキャリアガスのみ流すとするとそのキャリアガス中に含まれる微量な水分が透明ガラス化中に SiO_2 層に拡散して損失増につながるが、このように脱水剤を用いているためこのOH基吸収損失を低減

	H_2 :	120ℓ/分
	トラバース速度	: 50mm/分
	トラバース回数	: 3回

このような工程を経て、第2図に示すような光ファイバ母材4を得た。光ファイバ母材4は、外径13.5mm、長さ600mmの円柱状となっており、石英管1の部分の厚さは2.8mmとなっており、石英管1の内側に $SiO_2-P_2O_5-F$ 組成のクラッド層5が厚さ4mmに形成され、中心部に直径1.2mmの純粋 SiO_2 のコア層6が形成されている。

この光ファイバ母材4を線引き紡糸して外径125μm、コア径10μm、コア・クラッド屈折率差0.3%のSI型シングルモード光ファイバを作製したところ、上記のように脱水工程を含んでいるため、MCVD法によって得たピュアシリカコアファイバであるにもかかわらず、OH基による吸収損失が波長1.38μmで2dB/kmであり、レーリ散乱も小さかった。

また、ピュアシリカコアファイバである故の低損失特性により、特に波長1.55μm帯での損失

することができる。このときの条件は次のようなものであった。

石英管1	供給ガス	$SOCl_2$:	0.1ℓ/分
		He :	1ℓ/分
	回転速度	:	50回/分
バーナ3	供給ガス	O_2 :	40ℓ/分
		H_2 :	120ℓ/分
	トラバース速度	:	105mm/分
	トラバース回数	:	2回

こうして透明ガラス化が終了した石英管1は、次にコラプスされる。このときも同様に脱水剤($SOCl_2 + He$ ガス)を石英管1内に充填させた状態としておく。そのため、大気からの水分の逆流を防ぐ必要があり、 $SOCl_2 + He$ ガスをバイパス側に流した状態にする。このコラプスは次のような条件で行った。

石英管1	供給ガス	$SOCl_2$:	0.1ℓ/分
		He :	1ℓ/分
	回転速度	:	50回/分
バーナ3	供給ガス	O_2 :	40ℓ/分

は0.18dB/km以下の値を容易に得ることができた。さらに、この実施例で得られた光ファイバは純粋 SiO_2 のコアであるため、耐水素特性や、耐放射線特性が優れている。

なお、この発明の光ファイバ母材の製造方法は、上記のような光ファイバ母材4を製造するだけでなく、石英管1としてあらかじめフッ素をドーブしたもの(これは後にクラッド層となる)を用い、その中に純粋な SiO_2 のコア層を形成して光ファイバ母材を作製したり、あるいはコア層として純粋な SiO_2 だけでなく、これに GeO_2 などの屈折率を高めるためのドーパントをドーブする場合にも適用してOH基吸収損失を低減することに効果がある。

【発明の効果】

この発明の光ファイバ母材の製造方法によれば、MCVD法によって光ファイバ母材を製造する場合にOH基吸収損失を低減することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す模式的な正

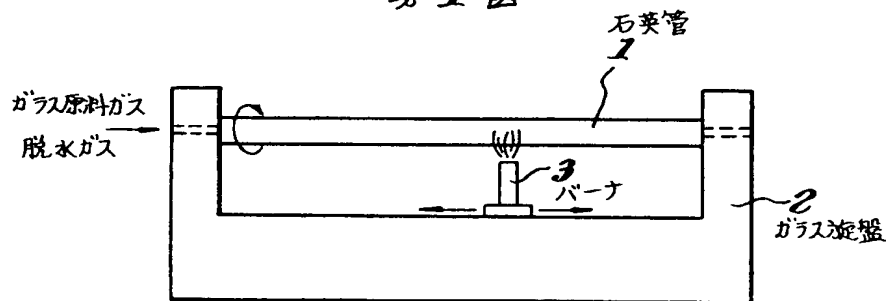
面図、第2図は同実施例で得た光ファイバ母材の断面図である。

1…石英管、2…ガラス旋盤、3…バーナ、4…
光ファイバ母材、5…クラッド層、6…コア層。

出願人 藤倉電線株式会社

代理人 弁理士 佐藤祐介

第1図



第2図

